

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZGŁOSZONE W TRAKCIE OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki Plasma SYSTEM S.A.
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w dniu 28 czerwca 2013 roku**

Akcjonariusze Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich złożyli w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku, na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał w ramach punktu 12 porządku obrad - ***Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki:***

1) Pan Aleksander Borek i Pan Lucjan Gajda jako Zarząd spółki SYSTEM S. A. z siedzibą w Katowicach, będącej Akcjonariuszem spółki Plasma SYSTEM S.A., złożyli na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały, o następującej treści:

**Uchwała nr 15 (piętnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem 28 czerwca 2013 roku Pana Mariana Forysia z Rady Nadzorczej Spółki.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

2) Pan Piotr Friebe, jako pełnomocnik spółki AVIVA Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie - jako organu uprawnionego do reprezentowania i zarządzania Funduszami Inwestycyjnymi, między innymi Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami) – zatem działając w imieniu AVIVA Investors FIO Subfundusz: Aviva Investors Małych Spółek i Aviva Investors Nowoczesnych Technologii - będących Akcjonariuszami spółki Plasma SYSTEM S.A., zaproponował, działając na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, przyjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 16 (szesnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem 28 czerwca 2013 roku Pana Kajetana Wojnicza do Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej V kadencji.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”